

Doc. No.: NR080926

2008年9月26日

部長級の異動、および機構改革について

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区／社長：橋本 正博)は、2008年10月1日付で以下のとおり、部長級の異動、および機構改革を予定しておりますので、お知らせします。

1. 部長級の異動

【半導体機器カンパニー】

氏名	新職	旧職	継続職
田中 真人	洗浄技術統轄部 プロセス技術 三部長		洗浄技術統轄部 副統轄部長 兼 同 プロセス技術一部長
松山 茂樹	生産統轄部 生産三部長		
田辺 一成	生産統轄部 生産四部長		
西川 俊男	生産統轄部 購買部長	生産統轄部 生産四部長	

【技術開発カンパニー】

氏名	新職	旧職	継続職
廣澤 誠	システム技術統轄部長	基盤技術統轄部長	常任顧問(シニアテクニカルア ドバイザー)
寺嶋 幸三	基盤技術統轄部長		基盤技術統轄部 シミュレーショ ン技術部長
桑原 章	精密技術部長	システム技術統轄部長	

2. 機構改革

■ 半導体機器カンパニー

- ・洗浄技術統轄部：プロセス技術三部を新設

■ 技術開発カンパニー

- ・精密技術部を新設